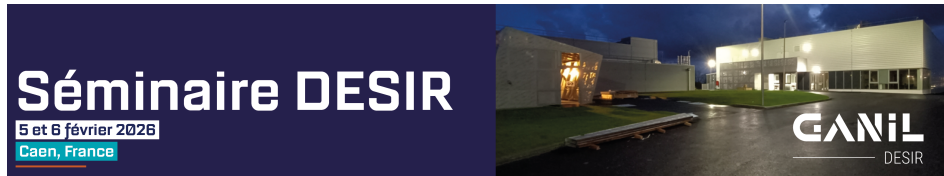


## Séminaire DESIR



ID de Contribution: 11

Type: **Non spécifié**

## RFQIP

*jeudi 5 février 2026 15:40 (10 minutes)*

**Orateur:** M. CAM, Jean-François (LPCC)

**Classification de Session:** Procédé faisceau